

電子顕微鏡解析ステーション ナノ構造解析グループ使用に関する同意書
(A ライセンス)

装置名： _____

電子顕微鏡解析ステーション ナノ構造解析グループ長 宛

私は、ナノ構造解析グループの利用に先立ち、下記のことにご同意します。

1. 私は、ナノ構造解析グループ利用方法とルールを十分理解し、これに従います。
2. 私は、細心の注意を払って設備を利用します。
3. 私は、利用装置の不具合、破損を発見した場合、速やかに装置管理者に連絡します。
4. 私は、ナノ構造解析グループの利用に関して、装置管理者およびナノ構造解析グループ長の指示に従います。
5. 私は、ナノ構造解析グループの判断で、ナノ構造解析グループの利用が制限されても、異議を申し立てません。

以下を確認後、□にチェックを入れてください。

 私は、勤務時間外に装置を使用する際、責任者の了承を得、責任者と常に連絡が取れることを確約します。

年 月 日

申請者 所属
氏名 (直筆)

責任者 所属
氏名 (直筆)

Agreement on the usage of Nanostructural Characterization Group,
Electron Microscopy Analysis Station facilities
(For A-license)

Equipment : _____

To Nanostructural Characterization Group Director,

I have agreed on the usage of Nanostructural Characterization Group facilities as below.

1. I will fully understand and follow the regulations and usage rules of Nanostructural Characterization Group facilities.
2. I will handle all facilities with utmost care.
3. I will immediately report to the facility administrator if any accident happens or I find any damages.
4. I will follow the instructions for usage of the facilities given by the facility administrator and the Nanostructural Characterization Group director.
5. I will not protest even if there is a limitation of usage, ordered by the Nanostructural Characterization Group.

Please check the box after confirming the following.

-
- I declare that I will ask for approval from my supervisor and will confirm that I can maintain contact with my supervisor during usage when I use instruments of Nanostructural Characterization Group out of work hours.
-

Applicant: Group name:

Name:

Signature:

Date(M/D/Y) / /

Supervisor: Group name:

Name:

Signature:

Date(M/D/Y) / /